

О.И. Алдошина, В.В. Бачериков, В.А. Фабриков

ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА КАК ОТВЕТВИТЕЛЬ ИЗЛУЧЕНИЯ С ПЛАВНО ПЕРЕСТРАИВАЕМОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ

Рассмотрена возможность построения на дифракционной решетке отражательного типа (зеркало со слабо возмущенным по периодическому закону профилем отражающей поверхности) ослабителя излучения с плавно регулируемым коэффициентом e_n ответвления энергии в пучок n -го порядка дифракции. Управление величиной e_n осуществляется поворотом зеркала-решетки на угол α вокруг биссектрисы угла между падающим и дифрагировавшим пучками; направление последнего при этом не меняется. Найдена аналитическая зависимость $e_n(\alpha)$. Для линейно-поляризованной волны при конфигурации Литрова (дифрагировавший пучок направлен навстречу падающему) она записывается в виде $e_n(\alpha) = B[1 + g_n \cos^2(\alpha + \Phi^\circ)]$. Здесь B и g_n — постоянные с типовыми значениями $B \approx 10^{-3}$ и $g_n \approx 2$.

Ответвитель может найти в лазерной технике ряд применений, связанных с калибровкой оптических устройств, например — при формировании опорных импульсов в блоке контроля за выходным излучением лидара.

1. Ответвители на дифракционной решетке используют в качестве ослабителей излучения [1] и первичных преобразователей при контроле за параметрами лазеров [2—4]. Теория и общие принципы применения таких ответвителей в оптике рассмотрены в работах [5, 6]. Некоторые сведения о технологии изготовления и характеристиках ответвителей приведены в работе [7].

В простейшем варианте ответвитель рассматриваемого типа представляет собой хорошо отражающее в заданном диапазоне волн металлическое зеркало со слабовозмущенным по линейному периодическому закону профилем отражающей поверхности. Угловое разделение пучков различного порядка дифракции в спектре отраженных волн определяется периодом d , а доля ответвляемой в эти пучки энергии излучения — глубиной h профиля. Величины d и h оцениваются по отношению к длине волны λ падающего на решетку излучения. При малых h/λ доля e_n энергии, ответвляемой в пучок n -го порядка дифракции, близка к $(2\pi h/n\lambda)^2$. Но она зависит также от углов падения и дифракции и в определенных обстоятельствах может существенно отличаться от приведенного значения. Ею можно управлять, меняя ориентацию зеркала-решетки в пространстве по отношению к падающему пучку излучения.

Существующие методы расчета — численные при больших значениях h/λ и аналитические при малых — позволяют с большой точностью оценивать e_n по известным параметрам решетки и углам ее ориентации в пространстве при различных состояниях поляризации падающего излучения. В ряде случаев ответвитель на решетке можно рассматривать как расчетное средство измерения и использовать в качестве масштабного преобразователя энергии лазерных пучков в эталонных и поверочных установках [4]. Важной особенностью такого преобразователя является то, что структура прошедшего (зеркально отраженного) и ответвленных пучков при хорошем технологическом исполнении решетки практически не различаются между собой и совпадают со структурой падающего пучка. Важной особенностью ответвителя является также устойчивость его характеристик к процессам старения. В результате старения может измениться доля поглощаемой и диффузно рассеиваемой решеткой энергии падающего излучения. При этом изменяется доля энергий прошедшего (зеркально отраженного) и дифрагировавших пучков. Однако отношения этих величин остаются практически постоянными. Процессы старения, таким образом, мало сказываются на дифракционных эффективностях решетки, если последние относить не к падающему, а к проходящему (зеркально отраженному) излучению. Но именно так определенные эффективности представляют в большинстве случаев практический интерес.

Устройства рассматриваемого типа, позволяющие с большой точностью воспроизводить и передавать единицу ослабления сигнала от лазерного источника в диапазоне значения $10^2 - 10^6$ ($e_n = 10^{-2} - 10^{-6}$), используются при калибровке и поверке оптической аппаратуры. Особый интерес они могли бы представить в связи с задачей калибровки устройств, работающих на борту космических станций, например, при формировании опорных импульсов в блоке контроля за выходным излучением лидаров [8]. Их применение для указанных целей, однако, затрудняется сложностью настройки на заданное значение e_n и варьирования этого значения в требуемых пределах вокруг номинала. В данной статье рассматривается принципиальная возможность построения ответвителя на дифракционной решетке с плавно перестраиваемой характеристикой e_n , в котором эти трудности частично устраняются. Выводятся необходимые для анализа свойств ответвителя расчетные соотношения.

2. В основу работы ответвителя с перестраиваемой характеристикой положен известный в теории решеток принцип геометрической инвариантности [9]. Согласно этому принципу, при вращении решетки вокруг некоторого специально выбранного направления ориентация дифрагировавшего пучка в пространстве остается неизменной. Таким направлением является биссектриса угла между дифраги-

ровавшим и падающим пучками. Ориентация дифрагировавшего пучка при вращении решетки вокруг этого направления остается неизменной, но доля отдаваемой в него энергии меняется. Зависимость e_n от угла поворота решетки α при малых h/λ может быть представлена в виде

$$e_n = B_n f_n(\alpha), \quad 0 \leq \alpha < 2\pi, \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (1)$$

Здесь B_n — не зависящая от угла α постоянная

$$B_n = (4\pi/\lambda)^2 |C_n|^2, \quad (2)$$

выражаемая через длину волны излучения λ и коэффициенты Фурье C_n периодической функции $\xi(x) = \xi(x + d)$, описывающей профиль решетки; $f(\alpha)$ — непрерывная, плавно меняющаяся функция α . Для решетки прямоугольного профиля ($\xi(x) = h$ при $0 \leq x < pd$ и $\xi(x) = 0$ при $pd \leq x < d$)

$$C_n = \frac{\sin(n\pi p)}{n\pi} h. \quad (2')$$

Величина p , так же как и d и h , является технологически управляемым параметром. При $p = 1/2$ коэффициенты $|C_n|^2$ для всех четных порядков дифракции обращаются в нуль, а для нечетных равны $(h/n\pi)^2$.

Задача заключается в том, чтобы найти в явном виде входящую в уравнение (1) функцию $f(\alpha)$.

Выберем для рассмотрения в качестве начального ($\alpha=0$) такое положение решетки, при котором ее штрихи перпендикулярны плоскости падения волны. Это соответствует простейшему случаю плоской дифракции волн на решетке. Введем неподвижную систему декартовых координат, совместив ось y с нормалью к плоскости решетки в ее начальном положении, а ось z — с направлением штрихов. Ось вращения OO' , совпадающая с биссектрисой угла между падающим и дифрагировавшим пучками n -го порядка, лежит при этом в плоскости xy под углом $\beta = (\Theta_n - \Theta)/2$ к оси y (см. рисунок). Здесь Θ° и Θ — углы падения и дифракции, связанные между собой формулой плоской дифракции

$$\sin \Theta_n^\circ = \sin \Theta^\circ + n\lambda/d. \quad (3)$$

Нуль в показателе степени отмечает углы, относящиеся к начальному положению решетки ($\alpha = 0$).

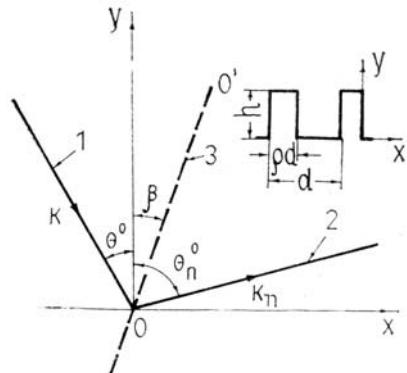


Рис. 1. Схема дифракции (плоской) в начальном положении решетки: 1 — падающий пучок излучения с волновым вектором \mathbf{k} ; 2 — дифрагировавший пучок с волновым вектором \mathbf{k}_n ; 3 — биссектриса угла между падающим и дифрагировавшим пучками, совпадающая с осью вращения OO'

При повороте решетки вокруг OO' из начального положения на произвольный угол α случай плоской дифракции, когда плоскость падения перпендикулярна штрихам решетки и пучки всех порядков дифракции лежат в одной плоскости, сменяется, вообще говоря, более сложным случаем конической дифракции. Штрихи решетки образуют теперь с плоскостью падения угол $90^\circ - \phi$, отличный от 90° , и дифрагировавшие пучки лежат не в одной плоскости, а на поверхности конуса; ось конуса параллельна штрихам решетки, а плоский угол при вершине 2Ω определяется соотношениями

$$\cos \Omega = \sin \Theta_n \sin \varphi_n = \sin \Theta \sin \varphi, \quad n = 0, \pm 1, \dots \quad (4)$$

Здесь Θ , φ и Θ_n , φ_n — полярный и азимутальный углы падающего и дифрагировавшего пучков в системе отсчета, связанной с повернутой вокруг оси ОО' на угол α решеткой. Уравнение (4) дает первое соотношение между углами Θ_n , φ_n и Θ , φ при конической дифракции. Второе соотношение записывается в виде

$$\sin \Theta_n \cos \varphi_n = \sin \Theta \cos \varphi + n\lambda/d. \quad (5)$$

Оба соотношения, (4) и (5), являются следствием закона сохранения импульса применительно к периодическим структурам.

Для случая конической дифракции плоской линейно-поляризованной волны на отражательной идеально проводящей решетке с мелким профилем ($2nh/\lambda \ll 1$) доля e_n энергии, ответствующей в пучок n -го порядка дифракции, определяется выражением [10]

$$e_n = B_n \cos \Theta_n \cos \Theta \left[1 + \frac{v_n^2}{\cos^2 \Theta_n \cos^2 \Theta} \frac{(\cos \varphi \cos \Phi + \sin \varphi \cos \Theta \sin \Phi)^2}{\cos^2 \Theta_n \cos^2 \Theta} \right], \\ n = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (6)$$

Здесь

$$\cos \Theta_n = (\cos^2 \Theta - 2v_n \sin \Theta \cos \varphi - v_n^2)^{1/2}, \\ v_n = n\lambda/d; \quad (6')$$

Φ — угол между вектором напряженности электрического поля волны \mathbf{E} и перпендикулярным к волновому вектору к направлению в плоскости падения. Выражение, стоящее в круглых скобках правой части уравнения (6), является скалярным произведением двух векторов: единичного вектора \mathbf{E}/E и вектора \mathbf{u} , лежащего в плоскости xy и представляющего собой повернутую на 90 градусов проекцию на эту плоскость единичного волнового вектора \mathbf{k}/k падающей волны.

Чтобы от уравнения (5) привести к уравнению (1), нужно выразить через α все входящие в (5) функции углов Θ , Θ_n , φ , Φ . Сделаем это, воспользовавшись известными способами математического описания вращений в трехмерном евклидовом пространстве [11].

3. Вращения трехмерного пространства вокруг произвольной фиксированной оси образуют подгруппу (коммутативную) группы трехмерных вращений R_3^+ . Это двухмерные вращения, которым соответствуют матрицы преобразования вида [11]

$$A_{jk}(\alpha) = \delta_{jk} \cos \alpha + \alpha_j \alpha_k (1 - \cos \alpha) - \epsilon_{jkl} \alpha_l \sin \alpha, \\ j, k, l = 1, 2, 3. \quad (7)$$

Здесь δ_{jk} и ϵ_{jkl} — символы Кронекера и Леви—Чевита (единичный тензор второго ранга и совершенно антисимметричный единичный псевдотензор 3-го ранга соответственно); α — параметр, соответствующий углу поворота и принимающий значения из интервала $0 \leq \alpha \leq 2\pi$; α_l — направляющие косинусы оси вращения в заданной системе координат; $\alpha = \alpha \alpha_0$; $\alpha_0 = \alpha_0(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$. В нашем случае $\alpha_1 = \sin \beta$, $\alpha_2 = \cos \beta$, $\alpha_3 = 0$, и компоненты матрицы вращения принимают вид

$$\begin{aligned} A_{11} &= \cos \alpha + \sin^2 \beta (1 - \cos \alpha), \\ A_{22} &= \cos \alpha + \cos^2 \beta (1 - \cos \alpha), \\ A_{33} &= \cos \alpha, \\ A_{12} &= A_{21} = \sin \beta \cos \beta (1 - \cos \alpha), \\ A_{13} &= -A_{31} = \cos \beta \sin \alpha, \\ A_{23} &= -A_{32} = \sin \beta \sin \alpha. \end{aligned} \quad (8)$$

При вращении решетки каждый из связанных с ней векторов \mathbf{v} преобразуется в новый вектор \mathbf{v}' в соответствии с правилами матричного умножения:

$$\mathbf{v}'_j = A_{jk}(\alpha) \mathbf{v}_k. \quad (9)$$

Здесь $A_{jk}(\alpha)$ — матрица преобразования (7); по дважды встречающемуся индексу в (7) и (9) предполагается суммирование. Эквивалентной формой записи уравнений (7, 9) является векторное уравнение

$$\mathbf{v}' = \cos \alpha \mathbf{v} + (1 - \cos \alpha) (\mathbf{z}_0 \cdot \mathbf{v}) \mathbf{z}_0 + \sin \alpha \mathbf{z}_0 \times \mathbf{v}. \quad (10)$$

С помощью формул (7–9) или же формулы (10) можно найти компоненты всех повернутых векторов в старой системе координат и всех неподвижных векторов — в новой. В частности, можно найти в старой системе координат компоненты векторов \mathbf{n}_0 , τ_0 и η_0 направленных по нормали к решетке, вдоль штрихов и перпендикулярно к ним, и, произведя простые, хотя и громоздкие вычисления, определить все входящие в (6) величины через угол поворота решетки α и значения углов Θ° , Φ° , Θ_n° . При этом получаем уравнение (1), в котором и

$$f_n(\alpha) = e_n/B_n = a_n + v_n^2 b_n^2/a_n \quad (11)$$

$$\left. \begin{aligned} a_n &= \cos \Theta_n \cos \Theta = \cos \Theta_n^\circ \cos \Theta + \left(\frac{\cos \Theta_n^\circ - \cos \Theta^\circ}{2} \right) \sin^2 \alpha, \\ b_n &= \cos \alpha \cos \Phi^\circ - \cos \left(\frac{\Theta_n^\circ + \Theta^\circ}{2} \right) \sin \alpha \sin \Phi^\circ. \end{aligned} \right\} \quad (11')$$

Направления, задаваемые в старой системе координат углами Θ° и Θ_n° , связанными между собой уравнением плоской дифракции (3), в новой системе координат \mathbf{n}_0 , τ_0 , η_0 задаются (для выбранного значения n) углами Θ , φ и Θ_n , φ_n , для которых выполняются уравнения конической дифракции (4) и (5). При этом

$$\sin \Theta \cos \varphi = \sin \Theta^\circ \cos^2(\alpha/2) - \sin \Theta_n^\circ \sin^2(\alpha/2).$$

В случае волны эллиптической поляризации аналогичное рассмотрение приводит к более общей формуле где

$$f_n(\alpha) = a_n + v_n^2 [(1 - \varepsilon^2) b_n^2 + \varepsilon^2 c_n]/(1 + \varepsilon^2) a_n, \quad (12)$$

где

$$c_n = 1 - \sin^2[(\Theta^\circ + \Theta_n^\circ)/2] \sin^2 \alpha; \quad (12')$$

ε — отношение осей эллипса поляризации по амплитуде. При $\varepsilon = 0$ из (12) получаем (11); при $\varepsilon = 1$

$$f_n(\alpha) = a_n + v_n^2 c_n / 2a_n. \quad (13)$$

4. Формулы (11) и (12) представляют основной результат данной работы. Они подтверждают возможность построения ответвителя с плавно перестраиваемой характеристикой и устанавливают необходимые для этого расчетные соотношения. В формулы (11) и (12) входят как параметры величины Θ° , Θ_n° , Φ° и ε . Варьирование этими величинами позволяет управлять видом зависимости $f(\alpha)$.

Рассмотрим подробней простейший, но практически важный случай конфигурации Литрова, при которой параметры решетки и ее ориентацию в пространстве выбирают так, что $\Theta_n^\circ = -\Theta^\circ$, то есть пучок выбранного порядка дифракции n направлен навстречу падающему пучку. Это имеет место при $\sin \Theta^\circ = -v_n/2$. Тогда $a_n = \cos^2 \Theta^\circ = (1 - v_n/2)^2$, $b_n = \cos(\alpha + \Phi^\circ)$, $c_n = 1$ и формула (12) принимает вид

$$f_n(\alpha) = \frac{1 + (v_n/2)^4}{1 - (v_n/2)^2} \left[1 + \frac{2(v_n/2)^2}{1 + (v_n/2)^4} \left(\frac{1 - \varepsilon^2}{1 + \varepsilon^2} \right) \cos 2\alpha \right]. \quad |v_n/2| < 1. \quad (14)$$

При написании (14) мы сместили начало отсчета углов α на величину $-\Phi^\circ$. Из (14) видно, что на характер зависимости $f_n(\alpha)$ сильно влияет состояние поляризации волны. При $\varepsilon = 1$ эта зависимость для конфигурации Литрова исчезает полностью, а при $\varepsilon = 0$ она велика и описывается формулой

$$f_n(\alpha) = \frac{1 + (v_n/2)^4}{1 - (v_n/2)^2} \left[1 + \frac{2(v_n/2)^2}{1 + (v_n/2)^4} \cos 2\alpha \right]. \quad (15)$$

Последнюю можно получить и непосредственно из уравнения (6), записав это уравнение применительно к случаю плоской дифракции ($\varphi=0$) в виде и положив в нем

$$\Theta_n^* = -\Theta^\circ = \arcsin(v_n/2), \quad \Phi = \Phi^\circ + a.$$

Действительно, при вращении решетки вокруг направления падающего пучка (а в случае конфигурации Литрова ось вращения совпадает с этим направлением) условия плоской дифракции сохраняются. Сохраняются неизменными углы $\Theta = \Theta^\circ$, $\Theta_n = \Theta_n^*$, $\varphi = 0$. Меняется лишь угол поляризации Φ , причем так, что $\Phi = \Phi^\circ + a$.

Погрешность оценки коэффициентов ответвления энергии $e_n(\alpha)$ по формулам (1), (12) определяется точностью выставления значений входящих в эти формулы величин v_n , B_n , Φ° и ε . Величина $v_n = n\lambda/d$ устанавливается с высокой точностью по измеренным значениям λ и d и в процессе работы устройства обычно не меняется. Величину $B_n = (4\lambda/nh)^2$ можно рассчитать по измеренной глубине профиля решетки h ; но удобной для ее нахождения использовать зависимость

$$B_n = \frac{(1 - v_n/2)^2}{1 + (v_n/2)^4} (e_n)_{cp}, \quad (16)$$

связывающую B_n со средней величиной коэффициента ответвления $e_n(\alpha)$

$$(e_n)_{cp} = [(e_n)_{max} + (e_n)_{min}]/2. \quad (16')$$

Величину $(-\Phi^\circ)$ или начальное значение α в формуле (14) находят экспериментально поворотом решетки на угол, при котором $e_n(\alpha)$ достигает максимального значения. Наконец, значение параметра $(1 - \varepsilon^2)/(1 + \varepsilon^2)$ устанавливается из соотношения

$$\frac{1 - \varepsilon^2}{1 + \varepsilon^2} = \frac{1 + (v_n/2)^4}{2(v_n/2)^2} s_n \quad (17)$$

по измеренной глубине модуляции s_n сигнала при вращении решетки,

$$s_n = \frac{(e_n)_{max} - (e_n)_{min}}{(e_n)_{max} + (e_n)_{min}}. \quad (17')$$

Основной вклад в методическую погрешность при оценке $e_n(\alpha)$ дает, таким образом, погрешность измерения величин $(e_n)_{max}$ и $(e_n)_{min}$. Что касается инструментальной погрешности, то она определяется конструктивными и технологическими решениями и может быть сделана достаточно малой.

Основным выводом проведенного рассмотрения является возможность построения на дифракционной решетке отражательного типа (зеркало со слабовозмущенным по периодическому закону профилем отражающей поверхности) ответвителя излучения с плавно регулируемой долей ответвляемой в заданный порядок дифракции энергии излучения падающей волны. Управление этой величиной осуществляется поворотом зеркала—решетки вокруг биссектрисы угла между падающим и дифрагировавшим пучками без изменения ориентации последнего. Зависимость коэффициента ответвления от угла поворота решетки описывается полученными в работе соотношениями (11–14). Ответвители рассматриваемого типа нужны для калибровки и поверки оптических систем различного назначения. В частности, они могут найти применение при формировании опорных импульсов в блоке контроля за выходным излучением лидара.

Исходя из ранее полученных экспериментальных и теоретических данных и из приведенных в данной статье дополнительных расчетных соотношений, можно следующим образом оценить типовые параметры предлагаемого ответвителя:

рабочий диапазон длин волн	0,5–10,6 мкм
диапазон реализуемых значений коэффициента ответвления	$10^{-2} – 10^{-5}$
погрешность в оценке абсолютного значения реализуемого в рабочих условиях коэффициента ответвления	10%
погрешность воспроизведения выбранного коэффициента ответвления	1%
диапазон варьирования коэффициента ответвления (от номинала) при плавной перестройке ответвителя	±90%

В данной статье рассмотрена лишь принципиальная возможность и общая схема построения ответвителя. Вопросы конструирования, оптимальных схемных и технологических решений и метрологических оценок должны стать предметом отдельного рассмотрения.

1. Воронков Г. Л. Ослабители оптического излучения. Л.: Машиностроение, 1980. — 157 с.
2. Loeven E.G., Nevier M., Maystre D. — Appl. Opt., 1976, vol. 15, p. 2937.
3. Аполлонов В.В., Бочкарев Е.П., Заславский В.Я. и др. — Квантовая электроника, 1979, т. 6, с. 15.
4. Дьячков А.Л., Кауфман С.А., Колбановская Н.А. и др. — Вопр. метрологического обеспечения параметров технологических лазеров. Сб. научн. тр. М.: ВНИФТРИ. 1984, с. 99.
5. Electromagnetic theory of gratings/Ed. R. Petit. B: Springer—Verlag, 1980.
6. Maystre D. Rigorous vector theories of diffraction gratings. Progress in optics, 21/Ed. E. Wolf. Elsevier science publishers B. V., 1984.
7. Вертушкин В.К., Дьячков А.Л., Фабриков В.А. — Оптико-механич. промышленность, 1986, № 1, с. 26.
8. Межерис Р. Лазерное дистанционное зондирование. М: Мир, 1987. — 550 с.
9. Maystre D., Nevier M., Hunter W.R. — Appl. Opt., 1985, v. 24, p. 215.
10. Вертушкин В.К., Смоктий О.И., Фабриков В.А. — Доклады АН СССР, 1987, т. 293, с. 860.
11. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1973. — 831 с.

Всесоюзный научно-исследовательский
институт оптико-физических измерений, Москва

Поступила в редакцию
9 декабря 1987 г.

O. I. Aldoshina, V. V. Bacherikov, V. A. Fabrikov. **Diffraction Grating Light Splitter for Continuous Tuning of Coupled-out Beam Power.**

The feasibility of constructing a reflection grating light splitter is discussed. The splitter design is to provide continuous tuning of the coupled-out beam power (CBP) for a fixed beam direction. CBP control is effected by rotating the diffraction grating. Possible applications of the tunable splitter in laser and lidar engineering are considered.